(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK

(11/ 61-39555 (A)

(48) 25.2.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)

٠.

(51) Int. Cl⁴. H01L23/36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.

Menal distract

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 39555

(1) Int Cl.

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

59発明の名称 放熱板付樹脂封止形半導体装置

> 印特 願 昭59-158860

願 昭59(1984)7月31日 邻出

砂発 明 者 加藤 俊 博

川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

砂発 明 者 小島 伸次郎 ⑪出 願 人 株式会社東芝 川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 諸田 英二

1. 発明の名称

放熟板付樹脂封止形半導体装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1 単数又は複数の半導体素子ペレットと、該 ペレットを搭載するための半導体搭載部と、 該半導体搭載部を異備する銅系金旗製リード フレームと、該ペレットと該リードフレーム とを接続するための金属和ねと、上前が該り ードフレームの下面と所定の間覧をへだてて 対向するように配置した放熱板と、該圏路を 充塡しかつ該放熟板下面が露出するようにト ランスファ樹脂封止する熱伝導性樹脂とによ り構成される放熱板付樹脂封止形半導体装置 において、該半導体搭載部の肉厚を該リード フレームの平均肉厚より厚くしたことを特徴 とする放熟板付樹脂封止形半導体装置。
 - 2 半導体搭載部がリードフレームのベッド部 であって、該リードフレームの他の部分と内 厚の異なる同一部材を用いたものである特許

請求の範囲第1項記載の放熟板付樹脂封止形 半游体装置。

- 3 半導体搭載部がリードフレームのベッド部 と熱拡散板との重合腎よりなる特許請求の範 囲第 1 項記載の放然板付付脂封止形半導体装 22,
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、電力用半導体系子などを搭載しこれ と絶縁された放熱板を有する放熱板付樹脂封止形 半導体装置に関するもので、例えば電動機速度制 御用パワートランジスタアレイなどに適用される。

[発明の技術分野]

半導体素子と放熟板とが絶縁されている形式の 放熱板付樹脂封止形半導体装置の段近の従来例 (特願昭59-25198号)について以下図面にもとず 第4回は上記半導体装置の外観平 面図(本発明に係るものも外観は同じである)で あり、1は封止樹脂、2は稲付部だけが外観に現 れている放熱板、3はリード部だけが外観に現れ

排開昭61-39555(2)

ているリードフレームである。 第5図は放熱板 2の平面図である。 放熟板 2 はアルミニウム系 金属条から打抜加工して得られたものである。 放熟板2と樹脂との密碧を向上させるために樹脂 に埋め込まれる辺 (第4 図参照) には板摩が聊く なるように渡し25及び26が、また樹脂との男 面にあたる上面に演27が形成されている。 放 熱板がアルミニウムであるとアルミニウムの熱膨 服係数 (23.6×10 ~/ ℃) は樹脂のそれ (24× 10~/で)に近いので封止後の放熱板のそりはほ とんど問題にならないので上記の渡し25及び 26並びに隣27を設けなくてもよいが、解系金 属の場合には樹脂との熱膨脂係数差が大きいので この滑し及び清等の工夫が大切である。 第6回 はリードフレーム3の平面図でありリードフレー ム3は複数の半導体素子ペレットを搭載するペッ ド部31とリード部32とフレーム33とからな っている。 リードフレーム 3 は銅系金属条を抜 打加工して得られ肉厚は均一である。

第7図はこの従来例の放熱板付樹脂封止形半導

樹脂封止形半導体装置を提供することにある。 【発明の概要】

すなわち本発明は、特許請求の範囲に記載したように、半導体案子と放然板が絶縁されている放然板付付額封止形半導体装置において、半導体搭載部の内厚をリードフレームの平均内厚より厚くしたことを特徴とする放熱板付付脂封止形半導体

[背景技術の問題点]

上記の従来例の半導体装置では放然性を悪化させる加工相立要因をなくすることができて安定な放熟特性が得られるが、熱抵抗の点で十分協定できるものでなくさらに放熱性の改善が望まれる。特に過酸熱抵抗を低減し、スイッチング動作時の温度上昇を抑えることにより及み命化をはかることが重要な問題となっている。

[発明の目的]

本発明の目的は、従来例の半導体装置に比し放熟性を向上し、特に過渡熟抵抗を低減し、スイッチング動作に適合した新規な構造の絶縁放熱板付

装置である。

なお半導体搭載部の下面は該下面と放然板上面 との個態の耐電圧特性により、また半導体搭載の の上面は封止樹脂の高さおよび半導体系子ペペット とリードフレームとを接続する金属制線がペペレットに接触しやすくなること等によりその位置が 状められる。 半導体搭数部の肉厚は上記の条件 により一定値以内に制度される。

[発明の実施例]

以下本発明の一実施例につき図面にもとずき説 本発明による放熟板付樹脂封止形半導 体装置の外観平面図および放熟板は、第4図およ び第5回に示す従来の半導体装置の外額平面図お よび放熱板とそれぞれ等しく、また本発明に使用 されるリードフレームは半導体搭載部(ペッド部 31)を除き第6回に示す従来のリードフレーム とほぼ同一である。 なお第1回ないし第6回に おいて同符号で示したものはそれぞれ同一部分を あらわす。 新1図は、本発明の放熟板付樹脂封 止形半導体装置について第4回のTV - TV 線に拾う 拡大断而図である。 この実施例においては半過 体搭載部4はリードフレームのペッド部31と同 ーであり内厚は約(1.0~ 3.0)mmとなっている。 ベッド部31及び隣接するベッド部31にはさま れるインナーリード部のごく一部とを除くその他 のリード部の内厚は約 (0.4~ 0.8) anであり、 したがって半導体搭載部4の肉厚はリードフレー

なっているので熱拡散板としての効果を出すことができ、本発明の望ましい実施眼様(特許請求の範囲第2項記載)である。 第2回は本発明の他の実施例である。 第1回とは半導体繁子ペレット 5 と金属細線7の組立工程に得失がある。 しかしながら放熱効果は第1回の装置と第2回の装置とほぼ同等である。

ムの平均肉厚より厚くなっている。 リードフレ - ムは摒系金配条を打抜加工して切られるが、あ らかじめペッド部に該当する部分の該金属条の肉 **厚とその他の部分の肉厚とを前記のとおりとした** 調系金属の異形材が使用される。 半遺体素子ペ レット5は半田等の接合部材6を介して半導体格 また金属桐線 敷却 4 上に取り付けられている。 7(アルミニウム線又は金線等)で上記ペシット 5上の賃権(図示せず)とリードフレーム3のイ ンナーリード部とが接続されている。 その後放 熟板2をトランスファモールド金型のキャビティ 下部に収置したのち、上記リードフレーム3をモ ールド型上に設置し、トランスファモールド樹脂 成形される。 この時、半導体搭載部4と放然板 2の間にも高熱伝導性エポキシ封止樹脂 1 が充塡

上記のようにこの実施例では半導体搭載部4は リードフレームベッド部31と同じであり、ベッド部31とその他のリード部は同一部材(将系金 配条)よりつくられ、肉厚はベッド部31が厚く

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 協合部材 6 2 は一般に半田を用いるが溶接、圧接等により接合すれば接合部材 6 2 を省くことも可能である。 又然拡散板 8 はリードフレームのペッド部下面に接合しても同様な効果が得られる

[発明の効果]

第 1 図に示す木発明による放熱板付樹脂封止形半導体装置の過複熱抵抗を測定したところ従来のものの約 1/2 にすることができた。

過避無抵抗(R_{th (Mases)})は一般に次式で表される。

Runammi = Run (1 -
$$e^{-t/\tau_0}$$
)

Runiは定常状態における半導体素子内の発然 部より放熱仮2までの内部熱抵抗であり、で。はその熱所定放である。 対止樹脂の熱伝導率 A = 60×10⁻⁴ cal /cm·scc · C、半導体搭載部と放熱板との間の樹脂絶縁間の厚さ = 0.6mmであって、

羽開昭61- 39555(4)

t = 100msec (上式参照)の時のR th and mo を測定 した結果、R th and mo ~ 1℃/W (同一条件で従来 届は約 2℃/W)であった。

以上のごとく過渡熱抵抗をおさえたことにより スイッチング特性の寿命を延長することができた。 4. 図面の簡単な説明

第1 図ないし第3 図は本発明による放熱板付場 脂封止形半導体装置の 3つの実施例を示したもの で、それぞれ第4 図のIV - IV 線に沿う拡大断面図、 第4 図ないし第6 図は本発明の実施例と従来例の 関連する放熱板付場能封止形半導体装置の外観平 面図、放熱板平面図およびリードフレーム平面図、 第7 図は従来例の放熱板付樹能封止形半導体装置 のIV - IV 線(第4 図参照)に沿う拡大断面図である。

1 … 封止 樹脂 、 2 … 放然 板 、 3 … リードフレーム 、 3 1 … リードフレームペッド 部 、 4 … 半導体 搭載 部 、 5 … 半導体 素子ペレット 、7 … 金属 和線 、 8 … 熟拡 版 板 。







